# Влияние ионизирующего излучения на диэлектрические характеристики монокристаллов TIInS<sub>2</sub> и TIGaS<sub>2</sub>

© А.У. Шелег<sup>1</sup>, В.Г. Гуртовой<sup>1</sup>, В.В. Шевцова<sup>1</sup>, С.Н. Мустафаева<sup>2</sup>, Э.М. Керимова<sup>2</sup>

<sup>1</sup> НПЦ НАН Белоруссии по материаловедению, Минск, Белоруссия <sup>2</sup> Институт физики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан E-mail: hurtavy@physics.by

(Поступила в Редакцию 30 января 2012 г.)

Исследованы зависимости диэлектрической проницаемости и электропроводности монокристаллов TlInS<sub>2</sub> и TlGaS<sub>2</sub> от температуры и дозы облучения электронным пучком. Установлено, что облучение электронами с ростом дозы приводит к значительному увеличению значений удельной электропроводности  $\sigma$  и уменьшению диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  во всей исследованной области температур (80–320 K). Показано, что на температурных зависимостях  $\sigma = f(T)$  и  $\varepsilon = f(T)$  в областях характерных для TlInS<sub>2</sub> фазовых переходов наблюдаются аномалии в виде максимумов. Облучение кристаллов TlInS<sub>2</sub> и TlGaS<sub>2</sub> электронами дозой 10<sup>15</sup> и 10<sup>16</sup> сm<sup>-2</sup> не приводит к изменению температур фазовых переходов в них. Построены дисперсионные кривые диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  кристалла TlGaS<sub>2</sub>.

# 1. Введение

Кристаллы TlInS<sub>2</sub> и TlGaS<sub>2</sub> относятся к группе таллиевых халькогенидных соединений типа  $A^{III}B^{III}C_2^{VI}$  с ярко выраженной слоистой структурой. Характерной особенностью кристаллов этого семейства является проявление ими как полупроводниковых, так и сегнетоэлектрических свойств. Поскольку кристаллическая структура соединений указанного типа является слоистой, это, как правило, приводит к образованию политипных модификаций таких кристаллов, что значительно сказывается на их физических свойствах [1,2]. Кроме того, многие представители кристаллов этого семейства обладают последовательностью фазовых переходов (ФП), обусловленной наличием в них длиннопериодических соизмеримых и несоизмеримых модулированных сверхструктур и их преобразованием с изменением температуры [3,4].

Кроме интересных физических свойств кристаллы этих соединений привлекательны с точки зрения практического применения. Это широкозонные полупроводники, которые являются перспективными материалами для изготовления на их основе фотоэлектрических преобразователей, анализаторов спектров и детекторов рентгеновского и нейтронного излучений [5].

Кристалл TlInS<sub>2</sub> является одним из первых соединений этого типа, в котором сначала методом ИК-спектроскопии [6], а затем методами дифракции нейтронов [3] и рентгеновских лучей [4] была обнаружена следующая последовательность ФП при уменьшении температуры: парафаза-несоразмерная фаза-соразмерная сегнетоэлектрическая фаза. Дальнейшие исследования различных физических свойств, в том числе и диэлектрических, подтвердили наличие этой последовательности в кристалле TlInS<sub>2</sub>. В [7–10] приводятся результаты исследований диэлектрических характеристик кристаллов TIInS<sub>2</sub> в зависимости от температуры. Показано, что на кривых  $\varepsilon = f(T)$  наблюдаются аномалии в виде максимумов в области температур ФП  $T_i \approx 216$  К и  $T_c = 204$  К. Следует отметить, что значения температур ФП у разных авторов не совпадают. В [11] приведены температуры ФП для кристаллов TIInS<sub>2</sub>, TIGaS<sub>2</sub> и TIGaSe<sub>2</sub>, полученные на основе измерений различных физических свойств. В некоторых случаях наблюдаются значительные различия. Такое расхождение результатов, вероятнее всего, обусловлено тем, что модулированная структура очень чувствительна к состоянию образца (структурные дефекты, примеси и т. д.), а также возможным образованием политипных модификаций исследуемых кристаллов.

Что касается кристаллов соединения TlGaS<sub>2</sub>, то они значительно менее изучены, чем TlInS<sub>2</sub>, а те немногие сведения, которые имеются в литературе, порой носят противоречивый характер. При исследовании теплоемкости кристалла TlGaS<sub>2</sub> в [12] на кривой  $C_p \approx f(T)$ обнаружены аномалии при различных температурах, что свидетельствует, как полагают авторы, о наличии последовательных фазовых переходов в этом кристалле. В то же время в [13] при исследовании теплоемкости TlGaS<sub>2</sub> никаких аномалий не наблюдалось. Рентгенографические исследования TlGaS<sub>2</sub> [14] показали наличие скачка параметра элементарной ячейки при T = 121 К. В результате проведенных в [15] измерений диэлектрической проницаемости кристалла TlGaS<sub>2</sub> в области температур  $80-300 \,\mathrm{K}$  на кривой  $\varepsilon = f(T)$  никаких аномалий не обнаружено. Следует отметить, что в одной из последних работ [16], в которой приводятся результаты исследования теплоемости, в кристалле TlGaS<sub>2</sub> зафиксированы  $\Phi\Pi$  при  $T_1 = 177$  К и  $T_2 = 241$  К. Из одиннадцати работ, в которых проводились исследования различных физических свойств кристаллов TlGaS<sub>2</sub> в зависимости от температуры, в пяти никаких аномалий обнаружено не было [11]. В шести работах авторы наблюдали фазовые переходы в этом кристалле, но их температуры настолько различаются, что трудно сделать какое-нибудь заключение. Поэтому необходимы дальнейшие исследования физических свойств кристалла TlGaS<sub>2</sub>. Кроме того, поскольку кристаллы этого семейства являются перспективными для использования в качестве элементов в детекторах ионизирующих излучений, представляет значительный интерес исследовать влияние электронного облучения на их электропроводность и диэлектрические характеристики.

## 2. Методика эксперимента

Исследования диэлектрической проницаемости є и электропроводности  $\sigma$  проводились методом плоского конденсатора на монокристаллических пластинках толщиной ~ 0.7-1.5 mm вдоль кристаллографического направления [001] с помощью цифрового измерителя E7-20 на частотах измерительного поля  $10^3 - 10^6$  Hz в температурном диапазоне 80-300 К. Исследовались как необлученные, так и облученные электронами с энергией 4 MeV и дозами  $10^{15}$  и  $10^{16}$  cm<sup>-2</sup> образцы. На них наносились омические серебряные контакты, после чего их помещали между металлическими прижимными контактами. Держатель с образцом экранировался латунным стаканом, на который через изоляционную прослойку из слюды наматывался нагреватель. Питание нагревателя осуществлялось постоянным током от стабилизированного источника. Температура контролировалась при помощи дифференциальной хромель-копелевой термопары и универсального цифрового вольтметра. Для измерений использовался метод непрерывного квазистатического нагревания со скоростью ~ 0.5 K/min. Точность измерения температуры составляла 0.1–0.2 К. Погрешность измерений диэлектрических характеристик составляла ~ 0.5%. Значения диэлектрической проницаемости и удельной электропроводности рассчитывались по формуле, соответствующей плоскопараллельному конденсатору.

#### 3. Результаты исследований

В интервале температур 80-320 К проведены исследования электропроводности и диэлектрической проницаемости необлученных и облученных электронами с энергией 4 MeV и дозами  $10^{15}$  и  $10^{16}$  сm<sup>-2</sup> монокристаллов TlInS<sub>2</sub> и TlGaS<sub>2</sub>.

На рис. 1 и 2 представлены температурные зависимости диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  и электропроводности  $\sigma$  исследованных образцов кристалла TIInS<sub>2</sub>. Как видно из рисунков, значения  $\varepsilon$  и  $\sigma$  с ростом температуры увеличиваются. Это обусловлено увеличением концентрации свободных носителей зарядов (проявление полупроводниковых свойств) и ростом подвижности доменных границ (проявление сегнетоэлектрических свойств) в результате повышения температуры.



**Рис. 1.** Температурные зависимости диэлектрической проницаемости монокристаллов TIInS<sub>2</sub> на частоте  $10^6$  Hz для доз облучения 0 (*I*),  $10^{15}$  (*2*) и  $10^{16}$  cm<sup>-2</sup> (*3*).



**Рис. 2.** Температурные зависимости удельной электропроводности монокристаллов TIInS<sub>2</sub> на частоте  $10^6$  Hz для доз облучения 0 (1),  $10^{15}$  (2) и  $10^{16}$  cm<sup>-2</sup> (3).

На кривой  $\varepsilon = f(T)$  для необлученных образцов TIInS<sub>2</sub> наблюдаются аномалии при  $T_{c1} \sim 216$  К и  $T_{c2} \sim 212$  К в виде максимумов, а также при  $T_i \sim 232$  К в виде небольшого перегиба. Эти аномалии обусловлены последовательностью ФП в кристаллах TIInS<sub>2</sub>, которая связана с наличием в них длиннопериодических модулированных сверхструктур и их преобразованием при изменении температуры.

Следует иметь в виду, что эти кристаллы достаточно хорошо исследованы, причем значения температур ФП парафаза–несоразмерная фаза  $T_i$  и несоразмерная фаза–соразмерная фаза  $T_c$  у разных авторов различаются, иногда значительно [11]. Причиной такого разброса значений температур ФП, так же как и расщепления ФП при  $T_c$  на два ( $T_{c1} \sim 216$  К и  $T_{c2} \sim 212$  K), может быть



**Рис. 3.** Температурные зависимости диэлектрической проницаемости монокристаллов TlGaS<sub>2</sub> на частоте  $10^6$  Hz для доз облучения 0 (*I*),  $10^{15}$  (*2*) и  $10^{16}$  cm<sup>-2</sup> (*3*).



**Рис. 4.** Температурные зависимости удельной электропроводности монокристаллов TlGaS<sub>2</sub> на частоте  $10^6$  Hz для доз облучения 0 (1),  $10^{15}$  (2) и  $10^{16}$  cm<sup>-2</sup> (3).

наличие нарушений кристаллической решетки (дефекты, примеси и т.д.) [7] или политипных модификаций в этом кристалле [2].

Как видно из рис. 1 и 2, при облучении кристалла  $TlInS_2$  пучком электронов происходит уменьшение диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  и значительный рост электропроводности  $\sigma$  во всей исследованной области температур.

С ростом дозы облучения аномалии на кривых  $\varepsilon = f(T)$  и  $\sigma = f(T)$  уменьшаются по высоте и слегка размываются. Такое поведение  $\varepsilon$  под воздействием облучения электронами может быть вызвано радиационностимулированным старением образцов, связанным с активизацией процесса миграции естественных дефектов под влиянием облучения, приводящего к стабилизации

доменной структуры и снижению значений  $\varepsilon$  [17]. Причиной увеличения значений электропроводности  $\sigma$  образцов TlInS<sub>2</sub> является ионизация среды при облучении и образовании вторичных электронов [17].

На рис. 3 и 4 приведены температурные зависимости диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  и электропроводности  $\sigma$  для кристаллов TlGaS<sub>2</sub> (как необлученных, так и облученных электронами дозой  $10^{15}$  и  $10^{16}$  сm<sup>-2</sup>). Как и в случае кристаллов TlInS<sub>2</sub>, для TlGaS<sub>2</sub> значения  $\varepsilon$  и  $\sigma$  с ростом температуры увеличиваются. Однако для TlGaS<sub>2</sub> на кривых  $\varepsilon = f(T)$  в области температур ~ 170–240 К наблюдается широкий максимум.

При исследовании теплоемкости [16] и оптических свойств кристаллов TlGaS<sub>2</sub> [18] было установлено, что вблизи температур  $\sim 170$  и  $\sim 240$  К наблюдаются аномалии соответствующих физических свойств. Возможно, в области температур 170-240 К в кристалле TlGaS<sub>2</sub> существует несоразмерная фаза, и поэтому наблюдается такой характер температурной зависимости  $\varepsilon$ . Однако для такого утверждения необходимы детальные исследования особенностей кристаллической структуры этого кристалла в указанной области температур.

Так же как и в случае TIInS<sub>2</sub>, облучение кристалла TIGaS<sub>2</sub> электронами приводит к уменьшению значений диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  и значительному увеличению электропроводности (рис. 3, 4). На кривых температурной зависимости  $\sigma = f(T)$  в области высоких температур можно выделить два участка, которые различаются наклоном и обусловлены разными механизмами электропроводности.

Как видно из рис. 3 и 4, на кривых  $\varepsilon = f(T)$ и  $\sigma = f(T)$  для кристаллов TlGaS<sub>2</sub> в области  $T \sim 170$  К наблюдается четкий излом, который, возможно, обусловлен ФП при этой температуре.

На основе закона Аррениуса  $\sigma = \sigma_0 T^{-1} e^{\frac{E_a}{kT}}$  были рассчитаны обобщенные энергии активации  $E_a$  для кристаллов TlInS<sub>2</sub> и TlGaS<sub>2</sub>. Обобщенная энергия активации для кристаллов TlInS<sub>2</sub> существенно больше, чем в случае кристаллов TlGaS<sub>2</sub>. Энергия активации для TlInS<sub>2</sub> составляет 0.011 eV при T = 100 K и 0.203 eV при T = 250 K. В кристалле TlGaS<sub>2</sub>  $E_a$  принимает значения 0.002, 0.016, 0.075 eV для температур 160, 200, 300 K соответственно. Облучение кристаллов электронным пучком не оказывает существенного влияния на значения энергии активации.

На рис. 5 и 6 представлены зависимости диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  и электропроводности  $\sigma$  от частоты измерительного поля при температуре 300 К как для необлученных, так и для облученных электронным пучком кристаллов TlGaS<sub>2</sub>. Видно, что наблюдается значительная дисперсия диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  и проводимости  $\sigma$ . С ростом частоты значения  $\varepsilon$ уменьшаются, а проводимость растет, что обусловлено релаксационными процессами, происходящими в высокочастотной области измерений. Обращает на себя внимание, что дисперсионные кривые диэлектрической



**Рис. 5.** Дисперсионная кривая диэлектрической проницаемости монокристаллов TlGaS<sub>2</sub> при T = 300 K для доз облучения 0 (1),  $10^{15}$  (2) и  $10^{16}$  cm<sup>-2</sup> (3).



**Рис. 6.** Дисперсионная кривая удельной электропроводности монокристаллов TIGaS<sub>2</sub> при T = 300 K для доз облучения 0 (1),  $10^{15}$  (2) и  $10^{16}$  cm<sup>-2</sup> (3).

проницаемости и проводимости для необлученных и облученных образцов кристаллов  $TlGaS_2$  по своему характеру близки.

Следует отметить, что результаты, полученные в настоящей работе, согласуются с данными работ [19,20], где исследовалось влияние  $\gamma$ -облучения на диэлектрические характеристики этих кристаллов.

# 4. Заключение

Проведено исследование влияния облучения электронами на диэлектрическую проницаемость  $\varepsilon$  и электропроводность  $\sigma$  кристаллов TlInS<sub>2</sub> и TlGaS<sub>2</sub> в области низких температур. Показано, что под действием облучения электронным пучком значения диэлектрической проницаемости  $\varepsilon$  TlInS<sub>2</sub> и TlGaS<sub>2</sub> уменьшаются, а проводимость  $\sigma$  значительно растет. На кривых температурных зависимостей  $\varepsilon = f(T)$  и  $\sigma = f(T)$  кристалла TIInS<sub>2</sub> обнаружены аномалии в виде максимумов и изломов, которые связаны с наличием в кристалле длиннопериодических модулированных сверхструктур и их преобразованием с изменением температуры.

В кристаллах TlGaS<sub>2</sub> обнаружена значительная дисперсия диэлектрической проницаемости и электропроводности. Установлено, что при облучении электронным пучком можно значительно изменять как диэлектрические характеристики исследуемых кристаллов, так и величину их электропроводности, что важно при использовании этих кристаллов в качестве активных элементов в детекторах инонизирующих излучений.

### Список литературы

- [1] О.З. Алекперов, А.И. Наджафов. Неорган. материалы **40**, *12*, 1423 (2004).
- [2] О.3. Алекперов, А.И. Наджафов. Неорган. материалы **45**, *1*, 9 (2009).
- [3] С.Б. Вахрушев, В.В. Жданова, Б.Е. Квятковский, Н.М. Окунева, К.Р. Аллахвердиев, Р.А. Алиев, Р.М. Сардарлы. Письма в ЖЭТФ **39**, *6*, 245 (1984).
- [4] А.У. Шелег, О.Б. Плющ, В.А. Алиев. ФТТ 36, 1, 245 (1994).
- [5] И.В. Алексеев. ПТЭ 3, 9 (2008).
- [6] А.А. Волков, Ю.Г. Гончаров, Г.В. Козлов, К.Р. Аллахвердиев, Р.М. Сардарлы. ФТТ 25, 3583 (1983).
- [7] Б.Р. Гаджиев, Мир-Гасан Ю. Сеидов, В.Р. Абдурахманов. ФТТ 38, 1, 3 (1996).
- [8] Р.А. Сулейманов, М.Ю. Сеидов, Ф.М. Салаев, Ф.А. Микаилов. ФТТ 35, 2, 348 (1993).
- [9] E. Senturk, L. Tumbek, F.A. Mikailov, F. Salehli. Cryst. Res. Technol. 42, 6, 626 (2007).
- [10] F.A. Mikailov. Cryst. Res. Technol. 44, 1, 82 (2009).
- [11] A.M. Panich. J. Phys.: Cond. Matter 20, 1 (2008).
- [12] Е.С. Крупников, Г.И. Абуталыбов. ФТТ 34, 9, 2964 (1992).
- [13] С.Г. Абдулаева, А.М. Абдулаев, К.К. Мамедов, Н.Г. Мамедов. ФТТ 26, 2, 618 (1984).
- [14] А.У. Мальгасов, Б.С. Кульбужев, Б.М. Хамхоев. Неорган. материалы 25, 2, 216 (1989).
- [15] Р.А. Алиев, К.Р. Аллахвердиев, А.И. Баранов, Н.Р. Иванов, Р.М. Сардалы. ФТТ 26, 5, 1271 (1984).
- [16] M. Acikgo. Turk. J. Phys. 32, 145 (2008).
- [17] Е.В. Пешиков. Радиационные эффекты в сегнетоэлектриках. Фан, Ташкент (1986). 138 с.
- [18] A. Kato, M. Nishigaki, N. Mamedov, M. Yamazaki, S. Abdullayeva, E. Kerimova, H. Uchiki, S. Iida. J. Phys. Chem. Solids 64, 1713 (2003).
- [19] С.Н. Мустафаева, М.М. Асадов, А.А. Исмайлов. ФТТ 51, 11, 2140 (2009).
- [20] А.У. Шелег, К.В. Иодковская, Н.Ф. Курилович. ФТТ 45, 1, 68 (2003).